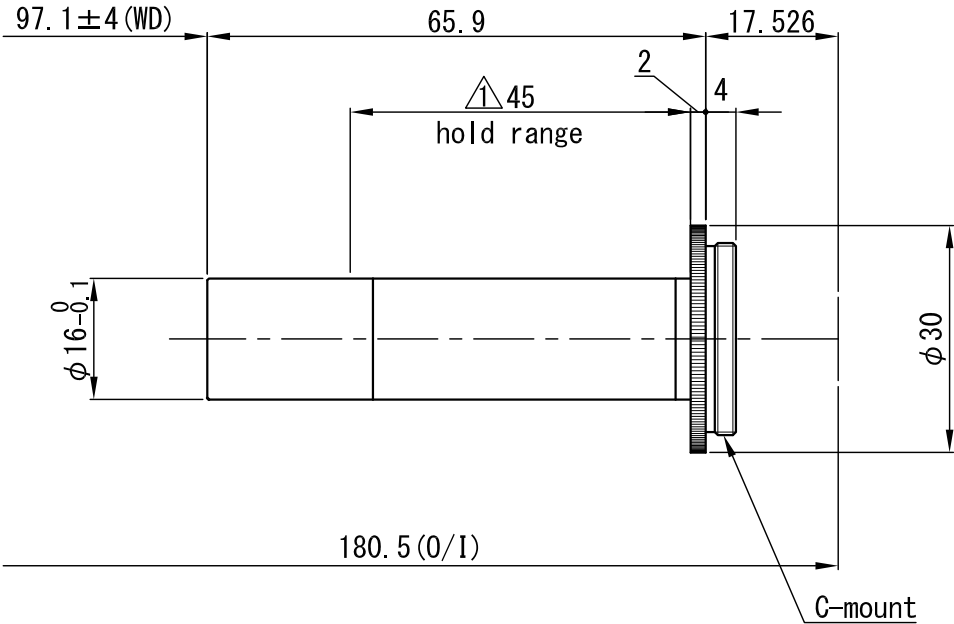
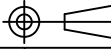




	×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数				
	×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—						
	×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—						
	×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度		METHOD 図法		REMARK 適用 (機種名)					
	×						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—				V S - M C 0 7 5 - 1 0 0					
	1	ホールド 範囲追加		20. 10. 05			R. H.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE		1 / 1		NAME		D R A W I N G / 外 観 図			
NO. × 箇所		REVISION 訂正事項		DATE	NAME	T. T.	S. K.	OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1				DATE		' 11. 05. 12		DRAW NO.		0 1 D M C 0 2 1 2 A 2			
								<u>TOLERANCES</u> A B C S													